Inertial MEMS - ein Streifzug

V. Kempe

Sensorsysteme 2012, Lichtenwalde (Sachsen)



V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

Inertial MEMS

- Wozu Trägheitssensoren?
- Technologien
- Beschleunigungssensoren
- 1D Sensoren
- Multiaxiale Beschleunigungssensoren
- 4
- Gyroskope
- Grundprinzipien
- Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
- Starrkörper Drehratensensoren
- Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU

Ausblick

- 6
- Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie



Wozu Trägheitssensoren?

Technologien

- Beschleunigungssensoren
 - 1D Sensoren
 - Multiaxiale Beschleunigungssensoren
- 4 Gyrosk
 - Grundprinzipien
 - Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
 - Starrkörper Drehratensensoren
 - Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU
- Ausblick
- 6 Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie



Was sind Trägheitssensoren? : Die Koordinatensysteme

Koordinatensysteme: Körper - Platform - Inertialsystem

Platformbeschleunigungen erzeugen Trägheitskräfte



Anwendungen

- Automobil: Sicherheitssensoren (ABS; Front und Seiten Airbag; Gurtkontrolle; ESP; Überschlag; Antischleudersysteme; Aufhängungskontrolle) und Navigationsunterstützung
- Konsumgüter: Kamera Stabilisierung; Festplattenschutz in PC; Gesten- und Bewegungserkennung z.B. in Bedienkonsolen (mobile phones, handsets, laptops, Spielkontroller - e.g. Nintendo Wii; Puppenanimation); Platformstabilisierung (Segway); in-door und Fußgängernavigation
- *Medizin*: Aktivitätsmonitoring; Patiententransport
- *Industrie*: Vibrometrie; Bewegungskontrolle (e.g. Roboter); Überwachung von Transportsystemen und Gütern;
- Aeronautik und Militär: Navigation und Platformstabilisierung

 \sum :~ 25 % des nahezu 14 Mrd \$ MEMS Marktes is ensional dynamics

Wozu Trägheitssensoren?

Technologien

- Beschleunigungssensoren
 - 1D Sensoren
 - Multiaxiale Beschleunigungssensoren
- 4 Gyros
 - Grundprinzipien
 - Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
 - Starrkörper Drehratensensoren
 - Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU
- Ausblick
- 6 Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie



Dominante Technologien

Trägheitssensor : ein verpacktes, kalibriertes und getestetes Produkt, das nahtlos in ein Meß- oder Steuerungssystem integriert werden kann

Technologien:

- Sensor-(BMM- z.B. Bosch Prozeß, SMM und SOI), Meßwandler-(piezoelektrisch, piezoresistive, kapazitive), und ASIC-Technologien
- zero-level Verpackung (Wafer level bonding)
- first level Verpackung
- Test und Kalibrierung (Drehtische, rotierende Testköpfe)



Technologien

Typisches Beispiel: Micromachining und Wafer level Bonding

Surface MicroMachining (SMM)



Surface MicroMachined Gyroskopstruktur

(SensorDynamics/ISIT)



V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

Inertial MEMS

Technologien

First Level Verpackungstechnologien

Hermetizität und Stressfreiheit !!!

Preisdruck forciert Plastikverpackungen für $-40 \div +125^{\circ}C$ und mehr

• Plastikumgossene Verpackung (overmolded package,e.g. SOIC)





 Vorgeformte Verpackung mit offener Kavität (premolded open cavity package)



Wozu Trägheitssensoren?

Technologien

Beschleunigungssensoren

- 1D Sensoren
- Multiaxiale Beschleunigungssensoren
- 4 Gyros
 - Grundprinzipien
 - Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
 - Starrkörper Drehratensensoren
 - Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU
- Ausblick
- 6 Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie



Wozu Trägheitssensoren?

Technologien



Beschleunigungssensoren1D - Sensoren

- Multiaxiale Beschleunigungssensoren
- 4 Gyrosk
 - Grundprinzipien
 - Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
 - Starrkörper Drehratensensoren
 - Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU
- Ausblick
- 6 Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie



Feder-Masse Systeme - Beispiele



Dominant: piezoresistive und kapazitive Meßwandler

Seltener: Thermische Wandler, Resonanzbalken (z.B. [4]) und Tunneldiodenübergänge (tunneling tip's)

V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

Bubble accelerometer

Thermischer bubble Sensor



Empfindlichkeit: $\sim 1^{\circ}C/g$; Reaktionszeit: 60 msec

Ähnlich: Konvektionssensoren z.B. nach Luo et al. [6]B.

Wozu Trägheitssensoren?

Technologier

Beschleunigungssensoren

1D - Sensoren

Multiaxiale Beschleunigungssensoren

- Gyrosko
 - Grundprinzipien
 - Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
 - Starrkörper Drehratensensoren
 - Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU
- Ausblick
- 6 Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie



Multiaxiale Beschleunigungssensoren

Kommerziell dominant: Mehrkörpersysteme

Im Versuchsstadium: Einkörper - 3D Beschleunigungssensoren

z.B. mit piezoresistiven Meßwandler nach Amarasinghe et al., [9]



V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

Gyroskope

Gliederung

Wozu Trägheitssensoren?

Technologien

Beschleunigungssensoren

- 1D Sensoren
- Multiaxiale Beschleunigungssensoren

4 G

Gyroskope

- Grundprinzipien
- Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
- Starrkörper Drehratensensoren
- Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU

Ausblick

- O Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie

Wozu Trägheitssensoren?

Technologien

- Beschleunigungssensoren
 - 1D Sensoren
 - Multiaxiale Beschleunigungssensoren
- 4

Gyroskope

Grundprinzipien

- Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
- Starrkörper Drehratensensoren
- Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU

Ausblick

- 6 Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie

Grundprinzipien

Grundprinzipien (s. Anhang 2)

Nutzung von Corioliskraft/moment $2m(\bar{\Omega} \times \bar{\nu})$ bzw. $2(\mathbb{J}^D \bar{\Omega} \times \bar{\omega})$ $\mathbf{J}^{D} = \{J_{ij}^{D}\} = \int_{V} dm \begin{pmatrix} \rho_{1}^{2} & \rho_{1}\rho_{2} & \rho_{1}\rho_{3} \\ \rho_{1}\rho_{2} & \rho_{2}^{2} & \rho_{2}\rho_{3} \\ \rho_{1}\rho_{3} & \rho_{2}\rho_{3} & \rho_{2}^{2} \end{pmatrix}; \rho_{i} - \mathsf{K} \ddot{\mathsf{o}} \mathsf{rperelementkoordinaten}$ Der klassische Gyrostat Ω_2 input Ē₁ drive Coriolis moment output sensordymamiles

Wozu Trägheitssensoren?

Technologien

- Beschleunigungssensoren
 - 1D Sensoren
 - Multiaxiale Beschleunigungssensoren

4 G

Gyroskope

- Grundprinzipien
- Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
- Starrkörper Drehratensensoren
- Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU
- Ausblick
- 6 Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie

Elastische Vibrationsgyroskope

Meist mit degenerierten Modi ($f_{Drive} = f_{Sense}$)StimmgabelVibrierender Ring



Ähnlich: Vibrierende Saite, vibrierender Balken



V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

Inertial MEMS

Bulk acoustic-wave Gyroskop (nach Johari et al. [16])



Hochfrequente Auslenkungen im nm-Bereich !!!!



Wozu Trägheitssensoren?

Technologien

- Beschleunigungssensoren
 - 1D Sensoren
 - Multiaxiale Beschleunigungssensoren

4 G

- Gyroskope Grundprinzipi
- Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
- Starrkörper Drehratensensoren
- Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU
- Ausblick
- 6 Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie

Starrkörper - Vibrationsgyroskope

Meist mit nicht degenerierten Modi ($f_{Drive} = f_{Sense} + \Delta f$)

Linearer MEMS-gyro

Torsionaler MEMS-gyro







Starrkörper - Drehratensensoren

Z-Gyroskop mit zwei FHG und zwei linear vibrierenden Massen



Challenges: Auflösung bis 0.001 °/sec; Nullpunkt-Stabilität bis 0.0001 – 0.01 °/hr

Achtung: Beschleunigungsempfindlich!!!! ⇒ Tuning fork arrangements



V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

Starrkörper - Drehratensensoren

Z-Gyroskop mit zwei FHG und zwei linear vibrierenden Massen



Challenges: Auflösung bis 0.001 °/sec; Nullpunkt-Stabilität bis 0.0001 – 0.01 °/hr

Achtung: Beschleunigungsempfindlich!!!! \Rightarrow Tuning fork arrangements



Modenentkopplung und g-Unterdrückung

Doppelt entkoppelte Tuning Fork Coriolis-frame Architektur



Bosch's MM3 Gyroskop (Courtesy of Bosch GmbH)

Noise floor: $< 0.003^{\circ}/sec/\sqrt{Hz}$; Bias instability: $< 3^{\circ}/hour$



V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

Inertial MEMS

Entkoppeltes Torsionalgyroskop mit drei FHG [13]





Am Substrat aufgehängter Senseframe trägt Drive - frame

Sense und Drive-Übertragungsfunktionen

Gefertigt von SensorDynamics AG

(Auflösung $< 0.02^{\circ}/\textit{sec}/\sqrt{\textit{Hz}})$



V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

Inertial MEMS

Wozu Trägheitssensoren?

Technologien

- Beschleunigungssensoren
 - 1D Sensoren
 - Multiaxiale Beschleunigungssensoren

4 G

Gyroskope

- Grundprinzipier
- Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
- Starrkörper Drehratensensoren
- Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU

Ausblick

- Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie



Voll entkoppeltes 3D Gyroskop mit synchroner Radialerregung

Gefertigt von SensorDynamics AG nach Kempe [17]



Voll entkoppeltes 3D Gyroskop mit synchroner Radialerregung - Detail



SMM-acht-Segment Gyroskop - Detail

Exzellente Kreuz-Kopplungsunempfindlichkeit
 noise floor: 0.03°/sec/\sqrt{Hz}



V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

Inertial MEMS

Voll entkoppeltes 3D Gyroskop mit synchroner Radialerregung - Detail



SMM-acht-Segment Gyroskop - Detail

- Exzellente Kreuz-Kopplungsunempfindlichkeit
- noise floor: $0.03^{\circ}/sec/\sqrt{Hz}$



V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

Inertial MEMS

Ausblick

Gliederung

Wozu Trägheitssensoren?

Technologien

Beschleunigungssensoren

- 1D Sensoren
- Multiaxiale Beschleunigungssensoren
- Gyroskop
 - Grundprinzipien
 - Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
 - Starrkörper Drehratensensoren
 - Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU

Ausblick

- Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
- Anhang 2: Ein bißchen Theorie

Trends und Verbesserungen

- Nutzung neuer Prinzipien wie z.B. bulk acoustic wave Gyros, Konvektionsgyroskope etc.
- Verbesserung der Bias-Stabilität
- Leistungsverbesserung in Richtung inertial-grade Gyroskope
- Mehr-Achsen Detektion \leftrightarrow 6D-IMU
- Verschmelzung mit anderen Sensoren (Hall-Sensoren, T-Sensoren, Drucksensoren usw.)



- Wozu Trägheitssensoren?
- Technologien
- Beschleunigungssensoren
 - 1D Sensoren
 - Multiaxiale Beschleunigungssensoren
- Gyrosk
 - Grundprinzipien
 - Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
 - Starrkörper Drehratensensoren
 - Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU
- Ausblick
- 6 Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte
 - Anhang 2: Ein bißchen Theorie



Beschleunigungssensoren im Rückblick

- ~1900: Beschleunigungsschalter
- 1920: Erster kommerzieller Beschleunigungssensor Kohle-Ringwiderstände (B. McCullom and O.S.Peters, [1])
- ~1938: Dehnmeßstreifen als Transducer
- Ende der 40er: miniaturisierte piezoelektrische und piezoresistive Sensoren
- ~ 1975: erster batch-gefertigter Si-Beschleunigungssensor mit piezoresitiven Meßwandler (L.M. Roylance and J.A. Angell, [2])
- nach 1980: breite Kommerzialisierung
- z.B. ~1990: 50 g kapazitiver Beschleunigungssensor von Analog Devices



Gyroskope und ihre Vorläufer

- Antike: yo-yo ähnliche Spiele, rotierende Zeremonie-Scheiben
- 1817: Johann Gottfried Friedrich von Bohnenberger's Erdpräzessions-Kreiseldemonstrator (Gyroskop)
- 1835: Gaspard-Gustave Coriolis führt die Corioliskraft ein
- 1851: Foucaults Pendel mit Pendelebnenendrehung von $360^{\circ} \sin\varphi/day$ (1661: Vivianis Pendel)
- vor 1990: Spinnräder zur Stabilisierung von Torpedos und Munition



Gyroskope in der Moderne

- 1904: Patent von Hermann Anschuetz-Kaempfe (Kreiselkompass)-Intuition und Wissenschaft !!!!
- $\bullet \sim 1960$: Kreiselkompasse Inertialnavigation, Platformstabilisierung
- 1960-1990: Miniaturisierung und neue Prinzipien (vibrierende Saiten, Stimmgabeln, vibrierende Schalen und Zylinder)
- Ende der 70er Jahre: Optisches Gyroskop (Sagnac effect)
- Nutzung von mikroelektronischen Batch-Prozessen f
 ür Einzelkomponenten (Quarzstimmgabel, Ring-Gyroskope)
- 1991: Charles Draper Lab realisiert das erste MEMS-Gyroskop



- Wozu Trägheitssensoren?
- Technologien
- Beschleunigungssensoren
 - 1D Sensoren
 - Multiaxiale Beschleunigungssensoren
- 4 Gyrosł
 - Grundprinzipien
 - Gyroskope mit elastischen Körperdeformationen
 - Starrkörper Drehratensensoren
 - Multiaxiale Gyroskope und Wege in Richtung 6D-IMU
- Ausblick
- 6 Anhang 1: Ein klein wenig Geschichte

Anhang 2: Ein bißchen Theorie

Dynamische Gleichungen bei Platformbeschleunigung

Schwerpunktbewegung eines federnd aufgehängten Körpers

$\mathbf{m} \ \tilde{\vec{r}}_{0} + C \ \tilde{\vec{r}}_{0} = \mathbf{\bar{F}} \left(-\mathbf{K} \mathbf{\bar{r}}_{0} \right) + \mathbf{m} \ \mathbf{\bar{a}} + \mathbf{\bar{N}}_{B}.$

- $\overline{\mathbf{r}}_0$ Schwerpunktkoordinaten
- m body mass
- C Dämpfungsmatrix
- K Matrix der Federkonstanten
- **N**_B Brown'sches Rauschen



Dynamische Gyroskopgleichungen bei Platformdrehung - 1

Schwerpunktbewegung



 $\overline{\Omega}$ - Platform-Winkelgeschwindigkeit (Drehrate)

 $-2 \ \bar{\Omega} \times \ \dot{\bar{r}}_0$ - Corioliskraft; phasenverschoben zu \bar{r}_0



Dynamische Gyroskopgleichungen bei Platformdrehung - 2

Drehbewegung um Schwerpunkt

$$\mathbb{J}\,\overset{\circ}{\bar{\omega}} + 2(\mathbb{J}^D\bar{\Omega}\times\bar{\omega}) + \bar{\omega}\times\mathbb{J}\bar{\omega} + \bar{\Omega}\times\mathbb{J}\bar{\Omega} + \mathbb{J}\,\overset{\circ}{\bar{\Omega}} = \bar{M}_C\,(\bar{M}_D - \mathsf{K}\bar{\theta}) + \bar{\mathsf{N}}_\mathsf{B}.$$

z.B. y-Komponentengleichung für einen sym. Körper

$$J_{2}\dot{\omega}_{2} + 2J_{3}^{D}\Omega_{3}\omega_{1} - 2J_{1}^{D}\Omega_{1}\omega_{3} - (J_{1}^{D} - J_{3}^{D})(\omega_{1}\omega_{3} + \Omega_{1}\Omega_{3}) + J_{2}\dot{\bar{\Omega}}_{2} = M_{2}$$

 $\overset{\circ}{\Omega}$ - Platform-Winkelbeschleunigung; $\bar{\omega} = \dot{\bar{\theta}}$; $\bar{\rho}$ - Körperkoordinaten-Vektor

 $\mathbb{J}^{D} = \int_{V} dm \bar{\rho} \ \bar{\rho}^{T}$ - Dyadischer Momententensor;

$$\mathbf{J}^{D} = \{J_{ij}^{D}\} = \int_{V} dm \begin{pmatrix} \rho_{1}^{2} & \rho_{1}\rho_{2} & \rho_{1}\rho_{3} \\ \rho_{1}\rho_{2} & \rho_{2}^{2} & \rho_{2}\rho_{3} \\ \rho_{1}\rho_{3} & \rho_{2}\rho_{3} & \rho_{3}^{2} \end{pmatrix}$$

V. Kempe (ehem. SensorDynamics AG)

sensordma

Wie man es nicht machen soll !



$$\begin{aligned} J_{y}^{Sense}\ddot{\theta}_{Sense} + C_{y}^{Sense}\dot{\theta}_{y} + K_{y}^{Sense} &= ([-]J_{z}^{Sense} + J_{y}^{Sense} - [+]J_{x}^{Sense})\Omega_{z}\dot{\theta}_{Drive} \\ &= 2\int_{V_{Sense}} \rho \, \mathbf{x}^{2} \mathbf{d} V \, \Omega_{z}\dot{\theta}_{Drive} \, [\text{Acer and Shkel], falsch} \\ &= 2\int_{V_{Sense}} \rho \, \mathbf{z}^{2} \mathbf{d} V \, \Omega_{z}\dot{\theta}_{Drive} \, [\text{Kempe], korrekt} \, \mathbf{Sensor} \, \mathbf{d} \mathbf{y}_{Drive} \\ \end{aligned}$$

For Further Reading I



[1] B. McCullom and O.S. Peters,

A new electric telemeter, Technology Papers National Bureau of Standards, 1924, vol. 17, number 247,

[2] L. M. Roylance and J. A. Angell,
 A batch-fabricated silicon accelerometer,
 IEEE Trans. Electron. Devices, 1979,vol. ED-26, pp. 1911-1917,



[3] R. Knechtel,

Glass frit bonding - an universal technology for wafer level encapsulation and packaging, Symposium on Design, Test, Integration and Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP'2005), Montreux, Switzerland, 2004, pp.77-82



 [4] Clark T.-C. Nguyen and Roger T. Howe, *CMOS micromechanical resonant oscillator*, IEEE International Electron Devices Meeting, Washington, D.C., 1993, pp. 199-202



[5] Howard K. Rockstad and T. K. Tang and K. Reynolds and T. W. Kenny and W. J. Kaiser and Thomas B. Gabrielson, *A miniature, high-sensitivity, electron tunneling accelerometer*,

Sensors and Actuators A, 1996, vol. 53,pp. 227-231



For Further Reading II

	-	-

[6] X. B. Luo and Y. J. Yang and F. Zheng and Z. X. Li and Z. Y. Guo, An optimized micromachined convective accelerometer with no proof mass, Journal of Micromechanics and Microengineering, 2001,vol.11, No.5, pp.504-508



[7] Peitao Dong and Xinxin Li and Heng Yang and Haifei Bao and Wei Zhou and Shengyi Li and Songlin Feng, *High-performance monolithic triaxial piezoresistive shock accelerometers*, Sensors and Actuators A 141, 2008, pp.339-346



[8] Junseok Chae and Haluk Kulah and Khalil Najafi, *A monolithic three-axis micro-g micromachined silicon capacitive accelerometer*, Journal of Microelectromechanical Systems, 2005, vol. 14, No.2; pp.235-242



[9] Ranjith Amarasinghe and Dzung Viet Dao and Toshiyuki Toriyama and Susumu Sagiyama,

Simulation, fabrication and chracterization of a three-axis piezoresistive accelerometer, Smart Materials and Structures, 2006, vol. 15, pp.1691-1699

[10] Ranjith Amarasinghe and Dzung Viet Dao and Toshiyuki Toriyama and Susumu Sagiyama, Development of miniaturized 6-axis accelerometer utilizing piezoresistive sensing elements.

Sensors and Actuators A 134, 2007, pp.310-320



For Further Reading III



[11] W.A. Clark *Micromachined z-axis vibratory rate gyroscope* United Strates Patent 5,992,233



[12] Said Emre Alper and Kivanc Azgin and Tayfun Akin A high-performance silicon-on-insulator MEMS gyroscope operating at atmospheric pressure

Sensors and Actuators A 135, 2007, pp.34-42



[13] John William Reeds and Ying Wen Hsu and Phu Cu Dao *MEMS sensor with single central anchor and motion-limiting connection geometry* Patent US 6,513,380 B2, 2003



[14] James D. John and Thurai Vinay Novel concept of a single-mass adaptively controlled triaxial angular rate sensor IEEE Sensors Journal, 2006, vol.6, No.3; pp.588-595



[15] Yoshiyuki Watanabe and Toshiaki Mitsui and Takashi Mineta and Yoshiyuki Matsu and Kazuhiro Okada SOI micromachined 5-axis motion sensor using resonant electrostatic drive and non-resonant capacitive detection mode Sensors and Actuators A, 2006, vol.130-131, pp.116-123

For Further Reading IV



[16] Johari, H., and Ayazi, F.

Capacitive bulk acoustic wave silicon disc gyroscope International Electron Device Meeting, 2006. IEDM '06, San Francisco, pp.1-4



[17] Volker Kempe

Mikro-Gyroskop zur Ermittlung von Rotationsbewegungen um eine x- und/oder y- sowie z-Achse

Patent Application DE 10 2009 001 244 A1, September 2010



Jobst Broelmann Intuition und Wissenschaft in der Kreiseltechnik 1750 bis 1930 Deutsches Museum, 2002.



V. Kempe

Inertial MEMS. Cambridge University Press, January 2011.



Acar, C. and Shkel, A. MEMS Vibratory Gyroscopes Springer, 1st edition., 2009.

Read with care (some fundamental errors)

